

Journée thématique du Réseau Semi-conducteurs - Fabrication de détecteurs semi-conducteurs

mercredi 14 juin 2017

Session détecteurs silicium - Amphi G. Charpak (10:00 - 12:15)

time	[id] title	presenter
10:00	[5] Introduction	
10:05	[1] Small pitch thin 3D pixel sensor for phase 2 upgrades at LHC (présentation en anglais)	M. DALLA BETA, Gian Franco
10:35	[0] Diodes à avalanche pour l'imagerie 3D à grande distance	M. MOUSSY, Norbert
11:05	[2] Les techniques d'assemblage 3D, application aux détecteurs semi-conducteurs	M. PARÈS, Gabriel
11:35	[3] Présentation de différentes technologies d'interconnexion faible pas pour la réalisation de détecteurs grand format	M. LASFARGUES, Gilles
12:05	[4] Discussions sur les détecteurs silicium	